OPTICAL FIBER AND OPTICAL AMPLIFIER

Patent number:

JP2002252397

Publication date:

2002-09-06

Inventor:

FUJIMOTO YASUSHI; NAKATSUKA MASAHIRO

Applicant:

JAPAN SCIENCE & TECH CORP

Classification:

- international:

H01S3/06; C03C13/04; G02B6/00; H01S3/094;

H01S3/10

- european:

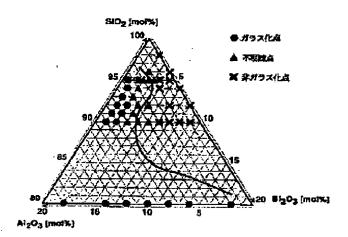
C03C13/04D2

Application number: JP20010047098 20010222 Priority number(s): JP20010047098 20010222

Report a data error here

Abstract of JP2002252397

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly efficient optical fiber and optical amplifier which are suitable for the amplification of a 1.3-&mu m band. SOLUTION: In the optical amplifier, the optical fiber which is made of Bi-doped silica glass expressed by xBi2 O3 -yAl2 O3 -(1-x-y)SiO2 (x<y) and containing Bi2 O3 in the amount of 0.1-10.0 mol% and Al2 O3 in the amount of 2-20 mol% and conducts light amplification of the 1.3 &mu m band for semiconductor laser excitation of a 0.8 &mu m band is used.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-252397 (P2002-252397A)

(43)公開日 平成14年9月6日(2002.9.6)

デーマコート*(参考) /06 B 2H050 /04 4G062 /00 376A 5F072 /10 Z /094 S 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)
/04 4 G 0 6 2 /00 3 7 6 A 5 F 0 7 2 /10 Z /094 S
/00 376A 5F072 /10 Z /094 S
/10 Z /094 S
/094 S
_
未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)
396020800
科学技術振興事業団
埼玉県川口市本町4丁目1番8号
藤本 靖
大阪府茨木市島2-14-39 島千歳ハイツ
202号
中塚 正大
奈良県生駒市緑ケ丘1425-78
100089635

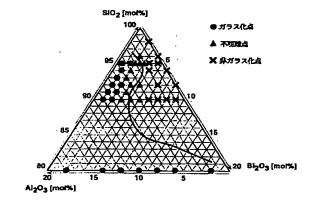
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ファイバ及び光増幅器

(57)【要約】

【課題】 1.3μm帯の増幅に適した高効率の光ファイバ及び増幅器を提供する。

【解決手段】 光増幅器において、Biをドープした石 英ガラス $\{xBi_2O, -yAl_2O, -(1-x-y)SiO_2\}$ が、モル%で $Bi_2O, t0.1$ から 10.0%、 $Al_2O, t2$ から 20%で、かつ、x<yであり、0.8 μ m帯の半導体レーザ励起で、1.3 μ m帯の信号光増幅を行う光ファイバを用いる。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Biをドープした石英ガラス〔xBi,O,-yAl,O,-(l-x-y)SiO,〕が、モル%でBi,O,は0.1から10.0%、Al,O,は2から20%で、かつ、x<yであることを特徴とする光ファイバ。

1

【請求項2】 請求項1記載の光ファイバにおいて、前記Biからの発光であり、原子価が3又は5であることを特徴とする光ファイバ。

【請求項3】 Biをドープした石英ガラス〔x Bi, O, -y Al, O, -(1-x-y) SiO, 〕が、モル%でBi, O, は0.1から10.0%、Al, O, は2から20%で、かつ、x < y であり、1.3 μ m 帯の信号光増幅を行う光ファイバを用いたことを特徴とする光増幅器。

【請求項4】 請求項3記載の光増幅器において、0. 8μm帯の半導体レーザ励起により1.3μm帯の信号 光増幅を行うことを特徴とする光増幅器。

【請求項5】 請求項4記載の光増幅器において、前記 0.8μm帯の半導体レーザ励起は、0.8μm帯のG aAlAs系半導体レーザによることを特徴とする光増 幅器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ファイバ及びそれを用いた光増幅器に係り、特に、シングルモード光ファイバの1.3 μ m帯の信号光増幅に有用な、Bi(ビスマス)ドープ石英ガラスを用いた光ファイバ及び光増幅器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】情報通信における光伝送路として主に使用されている光ファイバは、伝送距離や帯域の観点からシングルモード光ファイバが主流である。その光の波長としては1.3μm帯と1.5μm帯があり、特に、通信系には、1.3μm帯が使われている。1.3μm帯は石英ファイバが零分散を示す波長であり、伝送歪みの少ない光通信が可能である。1.5μm帯における伝送では分散を補償した特殊な光ファイバを用いることで歪を低減させるためコスト高になる。長距離に光信号を伝送する光ファイバ伝送システムは、途中、光信号を増幅するために光ファイバ増幅器を有している。光を光のままで増幅する方式として、1.5μm帯ではエルビウム(Er)をドープした光ファイバ増幅器やラマン増幅器が実用化されている。

【0003】図10は従来の半導体光増幅器の構成図で ある

【0004】 この図において、101は入射端、102、105は光ファイバ、103は入力光信号、104は半導体レーザ、106は出力光信号、107は出射端である。入力光信号103は半導体レーザ104によっ

て増幅され、出射端107から出力される。

【0005】図11は従来の光ファイバ増幅器の構成図 である。

【0006】 この図において、111は入射端、112、115、117は通常の光ファイバ、113は入力光信号、114は励起部としての半導体レーザ、116は増幅部(希土類ドープファイバ)、118は出力光信号、119は出射端である。半導体レーザ114からの励起光を増幅部116へ送ると、この増幅部116からは増幅された出力光信号118が出射端119から出力される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記したエルビウムをドープした光ファイバ増幅器は1.3 μ m帯の増幅には適していない。このためプラセオジム(Pr)をドープしたフッ素系の光ファイバ増幅器が開発された(特開平5-75191号、特開平7-149538号参照)。

[00008] しかしながら、それはフッ化物系のファイ 70 バであるため、伝送路に使われている石英系ファイバと のマッチングの問題やコストアップの課題がある。

【0009】また、ネオジム (Nd) ドープファイバは、 $1.3\mu m$ 帯ではESA (Excited State Absorption: 励起状態吸収) の影響が大きく効率が悪くなる。

【0010】また、ラマン増幅器はその効率が高々5%である。

【0011】本発明は、上記問題点を除去し、高効率の 1.3μm帯の増幅に適した光ファイバ及び増幅器を提 30供することを目的とする。

【0012】また、光を励起する半導体レーザとして、 0.8μ m帯のGaAlAs系半導体レーザが使用できれば、小型、安価で実用的な光増幅器の励起用光源になる。

【0013】本発明は、 0.8μ m帯の励起で、1.3 μ m帯の光信号増幅器を作ることにある。

【0014】本願発明者らは、既にBiドープ石英ガラスに関する提案をしている(特開平11-29334号)。これは、石英ガラスにゼオライトを均一に分散し、ゼオライトのユニットセル内の中央にBiがクラスタ化されてドープされているものである。

【0015】また、吸収ピークとして500nmと700nmを示し、800nm近辺はない。Biドープの光増幅器の研究を進め、組成、製法で先行した既出願とは異なり、本発明では、0.8μm帯で1.3μm帯の発光する増幅器材料を見い出した。

[0016]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、

である。入力光信号103は半導体レーザ104によっ 50 〔1〕光ファイバにおいて、Biをドープした石英ガラ

2

X(xBi, O, -yAl, O, -(l-x-y)SiO,)が、モル%でBi, O, は0. 1から10. 0 %、A1, O, は2から20%で、かつ、x<yである ことを特徴とする。

【0017】〔2〕上記〔1〕記載の光ファイバにおい て、前記Biからの発光であり、原子価が3又は5であ ることを特徴とする。

【0018】〔3〕光増幅器において、Biをドープし た石英ガラス [xBi,O,-yAl,O,-(1-x 10.0%、A1, O, は2から20%で、かつ、x< уであり、1. 3μm帯の信号光増幅を行う光ファイバ を用いたことを特徴とする。

【0019】〔4〕上記〔3〕記載の光増幅器におい て、0.8 μm帯の半導体レーザ励起により1.3 μm 帯の信号光増幅を行うことを特徴とする。

【0020】〔5〕上記〔4〕記載の光増幅器におい て、前記0.8μm帯の半導体レーザ励起は、0.8μ m帯のG a A I A s 系半導体レーザによることを特徴と する。

[0021]

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を詳細 に説明する。

【0022】まず、ガラス作製について説明する。

[0023] Bi, O, , Al, O, , SiO, の各粉 末(市販品)を所望のモル比になるように秤量し、乳鉢 にて粉砕・混合する。実験では合計2gにした。それか ら、それを石英るつぼに入れ、1750℃で、1時間保 持し、徐冷して板状のガラスを作製した。

【0024】図1は本発明にかかるBi(ビスマス)を 30 い。 ドープした石英ガラスの組成図である。

 $[0025] \times Bi, O, -yAl, O, -(1-x$ y) SiO, であり、モル%でBi, O, は0. 1から 10.0%, A1, O, $\frac{1}{2}$ 0, $\frac{1}{2}$ 0, $\frac{1}{2}$ 0%, $\frac{$ であり、三角形のほぼ左半分に対応する。

【0026】なお、これは、x<yの領域がクリアなガ ラスになる。SiO,が80%以下では石英系ガラスの 特性が損なわれる。これは、Bi、特に、Bi・・からの 発光であると思われる。

【0027】(実施例1) モル比でBi, O,: Al, O,:SiO,=0.3:2.2:97.5 (重量比で 2. 3:3.7:94)、833nmでの発光特性を図

【0028】この図2において、横軸は波長(nm)、 縦軸は強度(相対単位)を示している。

【0029】ととで、その分光透過特性は、図3に示さ れる。この図において、横軸は波長(nm)、縦軸は透 過度(%)を示している。

【0030】この図から明らかなように、泡が多くその 透過度は30%と低い。これは端面反射の影響もある

が、1.3μm帯では自己吸収がない。

【0031】また、X線回折は図4に示されるが、試料 が非晶質であることを示している。

【0032】更に、蛍光寿命は、図5に示されるよう に、室温での蛍光寿命は630μsと長い。従来の結晶 では、数μs であることからすると、随分と長い蛍光寿 命を有する。

【0033】(実施例2)モル比でBi,O,:Al, O,:SiO,=3:7:90(重量比で18.6: -y) SiO,]が、モル%でBi, O, は0. lから 10 9.5:72)、833nmでの発光特性は、図6に示 される。この図6において、横軸は波長(nm)、縦軸 は強度(相対単位)を示している。

> 【0034】分光透過特性は、図7に示される。この図 7において、横軸は波長(nm)、縦軸は透過度(%) を示している。その透過度は端面反射の影響で80%が 上限である。

【0035】(実施例3) モル比でBi, O,: Al, O,:SiO,=1.5:3.5:95(重量比で1 0.3:5.3:84)、833nmでの発光特性は、 20 図8に示される。この図8においては、横軸は波長(n m)、縦軸は強度(相対単位)を示している。

【0036】(実施例4) モル比でBi, O,: Al, O,:SiO,=6:14:80(重量比で31:1 5. 8:53)、833nmでの発光特性は、図9に示 される。この図9においては、横軸は波長(nm)、縦 軸は強度(相対単位)を示している。

【0037】なお、本発明は上記実施例に限定されるも のではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能 であり、これらを本発明の範囲から排除するものではな

[0038]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に よれば、以下のような効果を奏することができる。

【0039】(A) Biをドープした石英ガラスからな る光ファイバでもって、伝送歪の少ない1. 3μm帯の 増幅器を構成することが可能である。

【0040】(B)石英系であるので伝送の石英ファイ バとの融着接続等のマッチングが良好である。

【0041】(C)通常のガラス製作プロセス・材料と 40 同じであり低価格である。

【0042】(D)高出力のレーザ媒質としての応用が 可能である。

【0043】(E)出力光の半値幅が、300nmと広 く(EFドープ光ファイバの5~6倍)、広い帯域をカ バーすることができる。

【0044】(F)光を励起する半導体レーザとして、 0. 8 μm帯のGaAlAs系半導体レーザが使用でき るので、小型、安価で実用的な光増幅器の励起用光源を 構成することができる。つまり、0.8μπ帯の励起

50 で、1.3μm帯の光信号増幅器を構築することができ

5

る。

【0045】(G)量子効率が60~70%であり、従来のラマン増幅器(量子効率が高々5%)よりも高い効率を望むととができる。

【0046】(H)分散補償ファイバを使わなくても良く、低コストである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかるBi (ビスマス)をドープした 石英ガラスの組成図である。

【図2】本発明の第1実施例の833nmでの発光特性 10 図である。 図である。

【図3】本発明の第1実施例の分光透過特性図である。*

*【図4】本発明の第1実施例のX線回折特性図である。

【図5】本発明の第1実施例のスペクトル特性の要約図である。

【図6】本発明の第2実施例の833nmでの発光特性 図である。

【図7】本発明の第2実施例の分光透過特性図である。

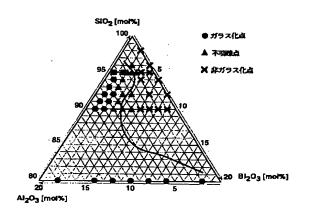
【図8】本発明の第3実施例の833 n m での発光特性 図である

【図9】本発明の第4実施例の833nmでの発光特性 図である。

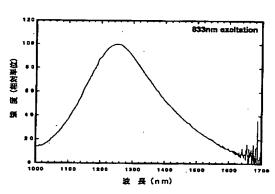
【図10】従来の半導体光増幅器の構成図である。

【図11】従来の光ファイバー増幅器の構成図である。

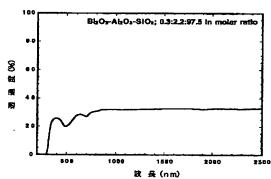
【図1】



【図2】

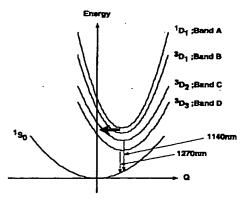


【図3】

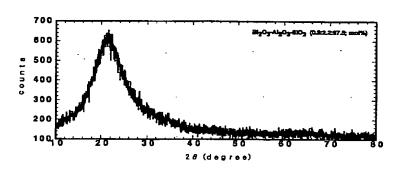


【図5】

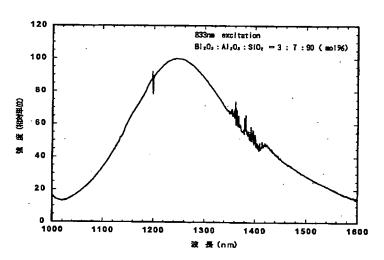
[図 1 0]



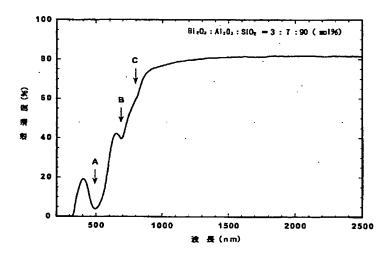
【図4】



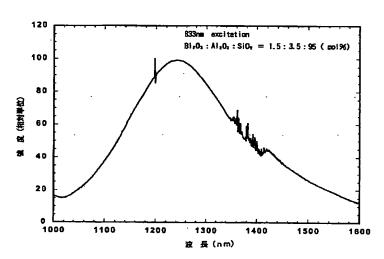
【図6】



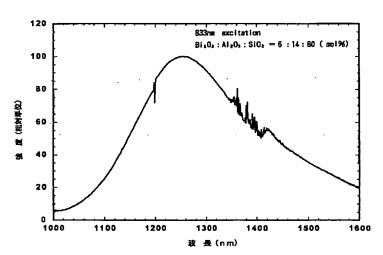
【図7】



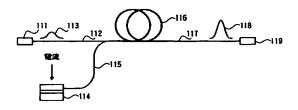




[図9]



【図11】



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H050 AA01 AB18Z AD00

4G062 AA06 BB02 CC01 DA07 DA08
DB03 DB04 DC01 DD01 DE01
DF01 EA01 EA10 EB01 EC01
ED01 EE01 EF01 EG01 FA01
FA10 FB01 FC01 FD01 FE01
FF01 FG01 FH01 FJ01 FK01
FL01 GA02 GA03 GB01 GC01
GD01 GE01 HH01 HH03 HH05
HH07 HH09 HH11 HH13 HH15
HH17 HH20 JJ01 JJ03 JJ05
JJ07 JJ10 KK01 KK03 KK05
KK07 KK10 LA10 LB10 MM04
NN19

5F072 AB07 AK06 JJ20 PP07